



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

Datos Generales

Nombre: NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

Máximo nivel de estudios:

Antigüedad académica en la UNAM: 3 años, 0 meses, 0 días

Nombramientos

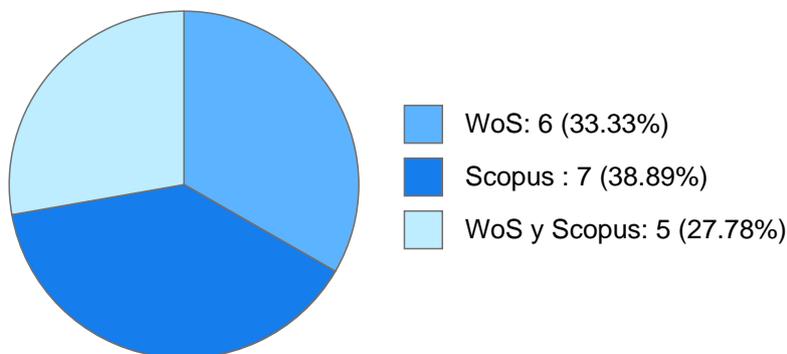
Último: OTROS CÁTEDRA CONACYT CÁTEDRA CONACYT TC
No Definitivo
Centro de Nanociencias y Nanotecnología en la
UNAM
Desde 01-10-2014 hasta 30-09-2017

Estímulos, programas, premios y reconocimientos

No cuenta con estímulos, programas, premios y reconocimientos

DOCUMENTOS EN REVISTAS

Histórico de Documentos



#	Título	Autores	Revista	Año
1	Plasma emission spectroscopy and optical properties of reactive-sputtered silicon oxynitride films	NOEMI ABUNDIZ CISNEROS ROBERTO SANGINES DE CASTRO JUAN AGUILA MUÑOZ et al.	JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS	2024
2	Role of different atmosphere gases during annealing in chemical-solution-deposition NiO thin films processing	NOEMI ABUNDIZ CISNEROS LEONEL SUSANO COTA ARAIZA WENCEL JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ et al.	JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS	2023
3	Linear and nonlinear properties study of silicon nitride films for integrated photonics	NOEMI ABUNDIZ CISNEROS KARINA GARAY PALMETT WENCEL JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ et al.	JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS	2023
4	Study of deposition parameters of reactive-sputtered Si ₃ N ₄ thin films by optical emission spectroscopy	ROBERTO SANGINES DE CASTRO NOEMI ABUNDIZ CISNEROS JUAN AGUILA MUÑOZ et al.	Thin Solid Films	2022
5	Optimization of SrRuO ₃ bottom electrodes fabricated by RF magnetron ion sputtering for new generation devices	SUBHASH SHARMA RAUL CAMPOS MENDOZA ROSARIO ISIDRO YOCUPICIO GAXIOLA et al.	MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS	2021
6	Non-quarter-wave dielectric mirror prepared by thermal atomic layer deposition	HUGO ALEJANDRO BORBON NUÑEZ NOEMI ABUNDIZ CISNEROS ROBERTO MACHORRO MEJIA et al.	OPTICS AND LASER TECHNOLOGY	2020



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

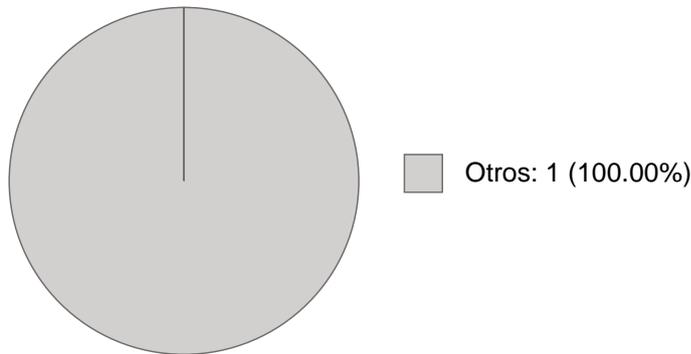
- | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------|
| 7 | Modeling the thickness distribution of silicon oxide thin films grown by reactive magnetron sputtering | JULIO CESAR CRUZ CARDENAS
ROBERTO SANGINES DE CASTRO
NOEMI ABUNDIZ CISNEROS et al. | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | 2019 |
|---|--|--|--------------------------------------|------|



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

LIBROS Y CAPITULOS CON ISBN

Obras con registro ISBN



#	Título	Autores	Alcance	Año	ISBN
1	Plasma emission spectroscopy related to the optical properties of silicon oxynitride films for inhomogeneous filters	RAMON RODRIGUEZ LOPEZ NOEMI ABUNDIZ CISNEROS ROBERTO SANGINES DE CASTRO et al.	Conferenc e Paper	2022	9781557528209



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

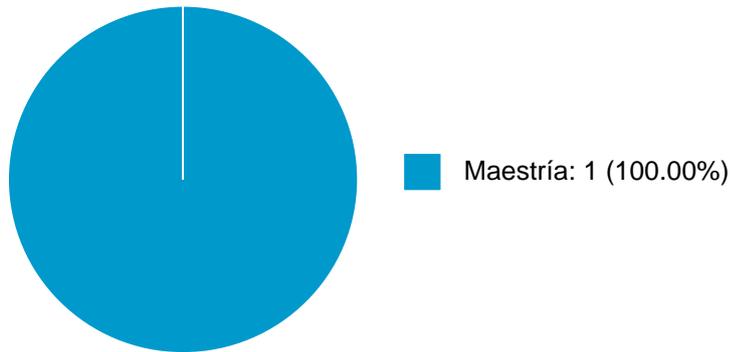
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

No se encuentran registros en la base de datos de SISEPRO asociados a:

NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

PARTICIPACIÓN EN TESIS

Histórico de Colaboraciones en Tesis



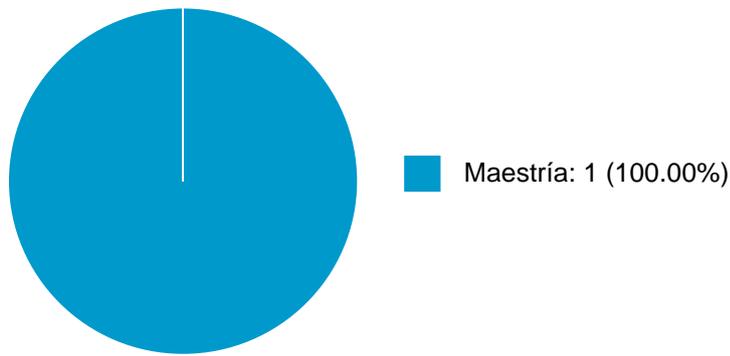
#	Título del documento	Tipo de Tesis	Sinodales	Autores	Entidad	Año
1	Estudio de las propiedades ópticas de películas delgadas metálicas sintetizadas por la técnica de pulverización catódica con magnetrón	Tesis de Maestría	NOEMI ABUNDIZ CISNEROS,	Mejía González, Diego Germain,		2023



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

DOCENCIA IMPARTIDA

Histórico de docencia



#	Nivel titulación	Asignatura	Entidad	Alumnos	Semestre
1	Maestría	MATERIALES ELECTRÓNICOS: ÓPTICA DE SEMICONDUCTORES	Instituto de Investigaciones en Materiales	3	2021-2



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

TUTORIAS EN POSGRADO

No se encuentran registros en la base de datos de SIIPosgrado asociados a:

NOEMI ABUNDIZ CISNEROS



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

PATENTES

No se encuentran registros en la base de datos de patentes asociados a:

NOEMI ABUNDIZ CISNEROS



Sistema Integral de Información Académica
Dirección General de Evaluación Institucional
Reporte de Producción Académica



NOEMI ABUNDIZ CISNEROS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Internos

#	Información	Fuente	Sistema	Periodo
1	Grupos ordinarios y resumen de historias académicas	DGAE	SIAE	2008-2024
2	Nombramientos, datos generales, estímulos, premios y reconocimientos	DGAPA	RUPA	2008-2024
3	Producción Académica	CH	Humanindex	2008-2021
4	Producción Académica	CIC	SCIC	2000-2017
5	Proyectos	DGPO	SISEPRO	2018-2022
6	Tesis	DGB	TESIUNAM	2008-2023
7	Tutorías en Posgrado	CGEP	SIIPosgrado	2008-2021

Externos

#	Información	Fuente	Sistema	Periodo
8	Documentos Indexados	Elsevier	Scopus	2008-2024
9	Documentos Indexados	Thomson Reuters	WoS	2008-2024
10	Obras con registro ISBN	INDAUTOR	Agencia ISBN	2008-2024
11	Patentes	IMPI	SIGA	2008-2024